

A HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES LEGÚJABB FEJLESZTÉSEI AZ ANYAGTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

Időpont: 2019. június 5. Helyszín: Danubius Hotel Aréna

- 
- 9:00-9:30 **Érkezés, regisztráció**
- 9:30-9:35 **Megnyitó**
- 9:35-10:00 **A HITACHI elektron- és atomerőmikroszkópok – történeti áttekintés**, Száraz Sándor, UNICAM Kft.
- 10:00-10:30 **TM4000Plus – Az anyagtudósok svájci bicskája**, Vida Ádám, Bay Zoltán Alk. Kut. Közh. Kft.
- 10:30-11:00 **Kávészünet**
- 11:00-11:30 **FlexSEM 1000 II – Élvonalbaeli megoldások kompakt kivitelben**, Kis Viktor, UNICAM Kft.
- 11:30-12:00 **SU3800/3900 - High-performance extendable W-SEM: evolution of technology**, Soto Nakatsuru, Hitachi High-Technologies
- 12:00-13:30 **Ebédészünet**
- 13:30-14:10 **Electron Microscopy Sample preparation: Hitachi Methods and Applications**, Yu Sugimoto, Hitachi High-Technologies
- 14:10-14:40 **Optodigitális mikroszkópia – Az Olympus DSX család**, Radványi Zsolt, Unicom Kft.
- 14:40-15:10 **Next generation analytical FE-SEM technology and applications**, Soto Nakatsuru, Hitachi High-Technologies
- 15:10-15:40 **Hitachi's latest Triple beam FIB-SEM technology and applications**, Yu Sugimoto, Hitachi High-Technologies
- 15:40-16:00 **Kérdések és diszkusszió**
- 16:00-16:05 **Zárszó**, Száraz Sándor, UNICAM Kft.